#### METHOD FOR DETECTING MOVEMENT OF SPECKLE PATTERN AND POSITION SPECIFYING DEVICE USING THE SAME

Publication number: JP3111925 Publication date: 1991-05-13

Inventor:

YAMADA HIDENORI **FUJI XEROX CO LTD** 

Applicant: Classification:

- International:

G01P3/36; G06F3/033; G06F3/038; G01P3/36;

G06F3/033; (IPC1-7): G01P3/36; G06F3/033

- European:

Application number: JP19890248058 19890926 Priority number(s): JP19890248058 19890926

Report a data error here

#### Abstract of JP3111925

PURPOSE:To stabilize movement detecting operation even to a production error by restricting the average size of speckles on the light receiving face of a photodetector within a prescribed area and holding a detected moving ration at an almost fixed value. CONSTITUTION: Since the average size D of speckle patterns on the light receiving face of the photodetetor 2 is included within the prescribed area E, the moving ratio J detected by the photodetector 2 is held at the almost fixed value even if the average size of speckles is slightly changed. When the speckle pattern SP is moved in the arrow direction at a fixed velocity (v) in the case of using the photodetector 2 consisting of a pair of photodetecting elements 2a, 2b, signal intensity detected by one photodetecting element 2a positioned on the prestige in the moving direction of the speckle pattern is almost the same as the photodetecting element 2a positioned on the post stage in the moving direction before only a certain time tau.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## Reference 2

Japanese Patent Application Public-disclosure No. Hei 03-111925 Japanese Patent Application Public-disclosure date: May 13, 1991 Title of the invention: Method for detecting movement of a speckle pattern and a locating apparatus utilizing the same Japanese Patent Application No. Hei 01-248058 Japanese Patent Application date: September 26, 1989

# (line 12, upper right column, page 4 - line 10, lower left column, page 4)

In this experiment, an average speckle size D is expressed by the following expression (3):

 $D = \lambda R \ / \ \pi\omega \ (3) \qquad (\lambda: wavelength of laser beam, R: distance between a rough-surfaced moving plate 12 and a detection surface of speckle pattern SP, <math>\omega$ : spot radius of laser beam Bm on rough-surfaced moving plate 12)

Assuming that z (distance between beam waist Bw and rough-surfaced moving plate 12) is adequately large,

$$1 << (\lambda z / \pi \omega_0^{-2})^2$$
 (10)

Therefore, from the expressions (6) ( $\omega = \omega_0 \ \sqrt{\ \{1 + (z/a)\}}$ 

 $^{2}$ }) and (10), the following relationship can be derived:

$$\omega \doteq \omega_0 \cdot (\lambda z / \pi \omega_0^2)$$
$$= \lambda z / \pi \omega_0 \tag{11}$$

Substituting the expression (11) into the expression (3), D can be approximated as follows:

$$D = (\lambda R / \pi) \cdot (\pi \omega_0 / \lambda z)$$
$$= R\omega_0 / z \qquad (12)$$

It will be appreciated from the foregoing that when a rough

surface is far from beam waist Bw, an average speckle size D is proportionate to distance R between the rough surface and a detection surface and is inversely proportional to distance z between beam waist Bw and the rough surface, regardless of wave length  $\lambda$ .

## (line 12, lower right column, page 5 - line 3, upper left column, page 6)

On the other hand, by performing Fourier transform processing on spatial autocorrelation function representing a speckle  $\gamma$  (X) = exp (-1  $X^2$  /  $D^2$ ) (wherein X denotes the amount of spatial shifting),  $\Phi$  ( $\zeta$ ) (a spatial frequency power spectrum of a speckle) can be obtained as follows:

$$\Phi (\zeta) = a_1 \exp (-a_2 D^2 \cdot |\zeta|^2)$$
 (19)

, provided that in the expression (19), a maximum value (correlation peak value) is normalized to be 1, and  $a_1$  and  $a_2$  are constants.

Thus, the spread of a spatial frequency power spectrum of a speckle is proportionate to 1 / D and therefore, the spread of a time-frequency power spectrum of an output signal from the detector is proportionate to  $\nu_1$  / D.

### ⑤ 日本国特許庁(JP) ① 特許出額公開

## ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−111925

Mint. Cl. 7

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月13日

G 86 F G 01 P 3/033 3/36

3 1 0

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全13頁)

❷発明の名称

スペツクルバターンの移動検出方法及びこれを用いた位置指定装置

②特 顯 平1-248058

 $_{\mathrm{D}}^{\mathrm{C}}$ 

20出 願 平1(1989)9月26日

⑫発 明 者

秀 則

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社

海老名事業所内

**犯出** 願 人 富士ゼロツクス株式会 東京都港区赤坂3丁目3番5号

衦

の代 理 人 弁理士 中村 智度 外2名

#### 1. 発明の名称

スペックルパターンの移動検出方法

及びこれを用いた位置指定装置

#### 2,特許請求の範囲

1) コヒーレントな電磁波(Bm)の物体粗面(1) に 対する散乱によって生ずるスペックルバターン (SP)の移動情報(M) を光検出器(2) にて検出する に勝し、

上記光検出器(2)の受光面上のスペックルパタ ーン(SP)におけるスペックルの平均サイズ(D)と、 光検出器(2)の物体粗面(1)に対する相対移動情 報と光検出器(2)の出力移動情報との比を示す検 出移動率(J)との関係において、上記検出移動率 (J) が略一定に保たれる範囲(B) で上記スペック ルの平均サイズ(D)を設定したことを特徴とする スペックルバターンの移動検出方法。

#### 2) 請求項1記載のものにおいて、

光検出器(2)は、一次元当たり少なくとも一組 の光検出素子(2a, 2b) を並設し、一組の光検出業

子(2a, 2b) からの出力信号の位相登(r)を検出 するようにしたことを特徴とするスペックルパタ - ンの移動検出方法。

3) 物体粗面(1) に対して移動可能な可動体(3) ٤.

この可動体(3) に組み込まれて可動体(3) の所 定部位から物体粗面(1) にコヒーレントな電磁波 (Bm)を照射する電磁波源(4)と、

上記可動体(3) に組み込まれると共に電磁波 (Bm)の照射に伴って物体粗面(1)から生ずるスペ ックルパターン(SP)の可動体(3) に対する相対移 動情報を検出する光検出器(2)と、

この光検出器(2)の受光面上のスペックルパタ ーン(SP)におけるスペックルの平均サイズ(D)と、 光検出器(2)の物体粗面(1)に対する相対移動情 報と光検出器(2)の出力移動情報との比を示す検 出移動率(J)との関係において、上記検出移動率 (J) が略一定に保たれる範囲で上記スペックルの 平均サイズ(D)を設定するスペックルサイズ設定 手段(5)とを備え、

上記光検出器(2) で検出された相対移動情報に基づいて指定すべき位置を特定するようにしたことを特徴とする位置指定装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、コヒーレントな電磁波の物体相面に対する散乱によって生ずるスペックルパターンの移動情報を検出するスペックルパターンの移動情報を検出するスペックルパターンの移動検出方法及びこれを用いた位置指定装置(計算機端末、ワークステーションあるいはパーソナルコンピュータ等において表示画面上で位置指定を行ったり、各種制御対象に対する位置指定を行う際に有用な位置指定装置)の改良に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来における位置指定装置として計算機入力用のものを例に挙げると、安価、操作性に優れる。 位置指定精度が高いという観点から、所謂マウス と称されるものが広く使用されている。

そして、今のところ主流になっている機械式マ ウスはあらゆる方向に回転可能なポールをハウジ

ところが、この種の光学式マウスにあっては、 専用下敷きが必須であるため、使用上の自由度が 制限されてしまうばかりか、専用下敷きが汚れた り、損傷すると使用できなくなるため、耐久性の 点でも充分ではなく、更に、移動情報検出の分解 能は専用下敷きに刻印された格子の細かさで決ま るため、コストをかけずに移動情報の分解能を上 げることは容易ではない。

このような課題を解決するために、本発明者は、 所謂スペックルパターンの移動情報を検出することにより、装置自体の低廉化、操作性及び耐久性 の向上を図りながら、専用下敷きを用いることな く、移動情報検出の分解能を容易に上げることが できる位置指定装置を既に提供している(特願昭 63-116878号参照)。

ところが、このような位置指定装置においては、スペックルパターンの移動情報の検出精度そのものが位置指定精度に影響することになるが、光路の長さやビームウエストの位置等の光学系の路定数が製造上ばらついたり、使用時において変動す

ングの一部から突出配置したもので、このボールの回転方向及び回転量によって移動方向及び移動量を検出し、もって、指定すべき位置を特定するものである。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、このような従来の機械式マウスにあっては、機械的なポールの接触回転を利用するため、耐久性の点で難があり、また、位置精度の向上にも限度がある。

このような機械式マウスの欠点を解消するものとしては、非接触で移動情報を光学的に検出する 光学式マウスが既に提供されている。

この種の光学式マウスは、例えば特開昭57~107929号、同57~207930号公包に示されるように、光源とフォトディテクタとが格納された本体部を備え、規則正しい格子パターンが刻印された専用下敷きの上で上記本体部を移立させ、移動の際に横切る専用下敷き上の格子の数をカウントすることにより移動の情報を検出するようになっている。

ると、スペックルパターンの移動情報の検出程度 がばらついてしまい、その分、位置指定動作が不 安定になり易いという課題を包含している。

尚、このような課題は、上述したマウスばかりでなく、ロボット等の位置指定装置を始め、スペックルパターンの移動情報の検出を利用した各種装置(移動検出装置)においても同様に生じ得るものである。

この発明は、以上の観点に立ってなされたものであって、スペックルパターンの移動検出箱度を向上できるスペックルパターンの移動検出方法及びこれを用いて位置指定動作の安定化を図るようにした位置指定装置を提供するものである。

[躁魎を解決するための手段]

◎課題解決のための実験的解析

本発明者は、上記課題を解決する上で、スペックルパターンを形成するスペックルそのものの性質のうち特にスペックルの平均サイズに替目し、以下のような実験を行った。

(1) 実験内容

## 特別平3-111925 (3)

所定サイズのスペックルを所定の条件にで移動させた際に、このスペックルパターンの移動で報道を適宜処理系にて火ナルコンピュータの表示画面上のカーソルを移動させる実験系(第2図)を構立のカーソル移動率 K (移動スペックルパターンを生成するための租産移動量に対する実際のカーソルの移動量の比)とスペックルの平均サイズとの関係を調べた。

#### (2) 実験系

第2図において、符号10はHe-Neレーザ、11はレーザ13からのピームBmを集光する集光レンズ、12は集光レンズ11にて集光されたレーザピームBmが照射されると共に所定速度で所定方向(この例ではx方向とする)に指定で所定方向(この例ではx方向とする)に対移動する根面状移動板、13は粗節状移動板12にて敷配し、移動速度v。でxのだけ移動するスペックルバターンSPを検出するたけ移動するスペックルバターンSPを検出するだけを動するスペックルバターンSPを検出するイオート134、13bからなるディテクタ、14

フォトダイオード開口寸法: 0. 295 mm ビームウエスト B w の半径ω。: 9. 7 μm スペックル剛性率η: 10

但し、スペックルトランスレーション距離を して、スペックル平均サイズをDとすると、

$$\eta = L_T / D$$
 ... (1)

(具体的には14a、14b)はディテクタ13の 出力(fa・:周波数、M:振動の数(信号の山の 数1)を増幅するアンプ、15(具体的には15a、 15b)は各アンプ14からの出力を適当な関値で 二値化する二値化回路である。

また、15はパーソナルコンピュータであり移 表示画面「7上のカーソル」8をどののように移動 させるが変質が、20世界のは、各二値を でいる。この出力を入力し、両者の位相を でいるの出力を入力し、両者の位相を があって、15からカーソル」8の移動の向きに応じてカウタの がはカーソルタウンするに応じてカウップあるいは、カウンタ出力に応じたり でいるのからないないないが、アカウンタ出力に応じたものである。

#### (3) 実験条件

第2回及び第3回において、 レーザビームの波長ス:832、8nm・ フォトダイオード間隔:0.3mm

みして移動しないときにはしゃ = 0 である。よって、スペックルトランスレーション距離しゃをスペックル平均サイズDで規格化して得られるスペックル剛性率ヵはスペックルの変形し難さを示す 指標になるものである。

そして、上記文献によれば、所謂ガウスピームが波長より充分に深い凹凸に散乱されたときに生ずるガウス的スペックルの場合に回折界(結像系を介さない自由空間における散乱)のスペックルのスペックルトランスレーション距離1・は、

 $L_7 = (1 + R / \rho) \omega \cdots (2)$ 

但し、R は粗面状移動板 1 2 からスペックルパターン S P の検出面位置までの距離、 ρ は粗面状移動板 1 2 におけるレーザビーム B α の被値の曲率半径、 ω は粗面状移動板 1 2 におけるレーザビーム B α のスポット半径である。

また、スペックル平均サイズDは平均のスペックル半径に対応しており、

 $D = \lambda R / \pi \omega$  ·· (3) にて表される。

### 特期平3-111925 (4)

よって、(2)(3)式を(1)式へ代入すると、

 $n = (1 + R/\rho) \omega/(\lambda R/\pi \omega)$   $= (\pi \omega^{\dagger}/\lambda)(1/R + 1/\rho) \cdots (4)$   $= \pi \omega^{\dagger}/\lambda (1/R + 1/\rho) \cdots (4)$ 

すなわち、 !R| ≫ |ρ| ··· (5)

と仮定すれば、上記(4)式は、

 $n = \pi \omega^* / (\lambda \rho)$  ... (4')  $\kappa t \delta$ .

また、集光レンズー」で飲り込まれたビームウエスト B w から祖面状移動板 1 2 までの距離を z ,  $a = \pi \omega$  ,  $x \neq \lambda$  と  $z \neq 0$  たいば、

 $\omega = \omega$ ,  $\sqrt{1 + (z/a)}$ , ... (5)  $o = z \{1 + (a/z)^2\}$  ... (7)  $c \neq b$ ,

(6) (7) 式を上記 (4')式に代入すると、πω。z [1+(z/a)\*]

$$n = \frac{\lambda}{a^{2} \left(1 + \left(\frac{z}{a}\right)^{2}\right)}$$

$$= \frac{z}{a}$$

\*\*\* よって、この(1-1)式を上記(3)式に代入。 すると、

 $D \Rightarrow (\lambda R / \pi) \cdot (\pi \omega \cdot / \lambda z)$ =  $R \omega \cdot / z$  ... (12) で近似される。

以上まとめると、粗面がピームウエストBwから違いとき、スペックル平均サイズDは、波長えと無関係に、粗面~検出面間距離Rに比例し、ビームウエストBw~粗面間距離zに反比例すると言える。

尚、この実験においては、上記(3)(4)式に基づいて R, πを適宜調整することにより、スペックル制性率 πを一義的に設定し、スペックル平均サイズ D の数値を可変設定した。

#### (4) 実験結果

スペックル平均サイズDとカーソル移動率Kとの関係を第5回に示す。

同図によれば、スペックル平均サイズ D が 0 ~ 6 0 0 μ n 程度まではカーソル移動率 K は比例的に増加する傾向にあるが、スペックル平均サイズ

 $=\lambda z/(\pi \omega_s)^2 \omega z$  … (8) ここで、上記 z が充分大きいと仮定すると、 (a/z) \* < (であり、上記(7)式を考慮すれば、上記(5)式が成立するのは、通常、  $|\rho|$  = |z| , |R| > |z| … (9) となるときである。

以上まとめると、粗面がビームウエストBwから違く、かつ、ビームウエストBw~粗面間距離で比比べて、粗面~検出面間距離でが充分良いときには、スペックル剛性率のは上記でに比例すると言える。

また、この実験において、上記スペックル平均 サイズDは上記(3)式にて表示される。

ここで、上記ぇが充分大きいと仮定すると、 $1 \ll (\lambda z / \pi \omega x^{\dagger})^{\dagger}$  … (10)

となる。

ゆえに、(6)(10)式より、

 $\omega = \omega_{+} - (\lambda z / \pi \omega_{+})$ 

 $= \lambda z / \pi \omega_{\bullet} \qquad - (11)$ 

が成立する。

Dが 6 0 0 μm を越えた辺りからカーソル移動圏 Κは略一定に保たれることが理解される。

このことは、スペックル平均サイズ D が 6 0 0 μπ を越えた領域 B に予め設定されていれば、何らかの原因でスペックル平均サイズ D が若干変動したとしても、それによって、カーソル移動率 K が変動することがないことを意味する。

◎課題解決のための理論的解析

#### ([) 基本モデル系

第 8 図は第 2 図の実験系をモデル化したものである。

尚、以後の解析に当たっては、スペックルバターンSPの移動の向きを考えず、移動量のみを問題にするときはディテクタとして一つのフォトダイオードのみを使用する場合と本質的な違いがないので、ディテクタとして一つのフォトダイオードのみを使用する場合を考え、また、スペックルの変形は無視できるものとみなす。

こうすることにより、モデル系を理論解析する 上で、変形しない画像の移動情報を空間フィルタ によって検出するものと等価にすることが可能になる。そして、空間フィルタによる速度測定の手法を適用するために、解析においては、カーソル移動量、スペックル移動量、租面速度、スペックル速度、租面速度で考え、また、移動量が必要な場合には、速度を時間積分するようにする。

同図において、カーソル速度pは、

 $p = K \cdot v$ .

... (13)

但し、K = K 、・K 、・K 、 … (14) となる。

ここで、

K:カーソル移動率

代、はスペックル速度/粗面速度の比(スペックル移動率と称する)

K: ディテクタ信号の平均周波数/スペックル速度の比

K.:カーソル速度/ディテクタ信号の平均周 波数の注

を表す。

また、K。はコンピュータのインタフェース等で決まる定数である。

(2·6) K. について

K, はディチククの空間フィルタとしての特性 を表すものである。

今、スペックルの変形を考慮しないとすれば、 速度 v . で動く スペックルの中に聞いたディテク タの出力は、空間フィルタによる速度検出の理論 により、

$$\Psi(f_{**}) = \Phi(f_{**}/v_{*}) + \Omega(f_{**}/v_{*})$$
... (1.8)

で表される。

ここで、Ψ(!..) はディテクタの出力信号の時間周波数パワースペクトル、Φ (ξ) はスペックルの空間周波数パワースペクトル、Ω (ξ) はディテクタの空間周波数パワースペクトルであり、1... は時間周波数、 ξ は空間周波数を失々示す。

そして、(しき)式によれば、スペックルの時間周波数パワースペクトルとディテクタの時間周波数パワースペクトルの重なりがディテククの出

また、上記(13)式を積分すれば、以下のカーソル移動量Nの式が求まる。

 $N = K \cdot x_4 \qquad \cdots \quad (15)$ 

但し、xiは粗面移動量である。

(2) カーソル移動率の各係数

(2-a) K., K. について

スペックル移動率K,は動的スペックルの特性により、ガウス的スペックルの場合には通常次式で与えられる。

 $K_{i} = i + R / \rho$ 

... (16)

ここで、

上記(9)式 1p1 > 1z1 , 1R1 > 1z1 を考慮すると、上記(16)式は、

K : = 1 + R / z= R / z

... ( ) 7 )

に近似される。

すなわち、上記近似の下では、スペックル移動 率K、は、波長に影響されることなく、粗面〜検 出面距離Rに比例し、ビームウエストBw~粗面 距離zに反比例することになる。

力信号として得られることになる。

 $\Phi (\xi) = a_1 \exp(-a_1 D^* \cdot i \xi i^*)$ 

... (19)

但し、上記(19)式においては、最大値(相 関ビーク値)が1になるように規格化されており、 a., a., は定数である。

よって、スペックルの空間周波数パワースペク

トルの広がりは1 / Dに比例し、結局、ディテクタの出力信号の時間周波数パワースペクトルの広がりはv、/ Dに比例することになる。

従って、Kiは、

 $K_1 = f_{\bullet,\bullet} / v_{\bullet,\bullet} \times 1 / D$  … (20) となる。但し、 $f_{\bullet,\bullet}$ は $f_{\bullet,\bullet}$ の時間平均である。

そして、この (20) 式に上述した (12) 式 を代入すると、

K; ∝ z / R ω。 ... (21) が成立する。

#### (3) 結論

上記(2) で詳述したカーソル移動率 K の各係数に基づいてカーソル移動率 K を算出すると、以下のようになる。

すなわち、(14), (17), (21)式よ の、

 $K = K \cdot K_{\bullet} \cdot K_{\bullet}$   $\propto (R/z) \cdot (z/R\omega_{\bullet}) \cdot K_{\bullet}$   $= K_{\bullet}/\omega_{\bullet} \cdot \cdots (22)$   $E \% \delta_{\bullet}$ 

たことを特徴とするものである。

このような方法発明において、上記スペックルパターンSPの移動情報Mとしては、移動量のみに限られるものではなく、移動速度、移動加速度等広く包含される。このため、この方法発明を適用できる対象としては、後述する位置指定装置のほかに、自走台車等の位置制御を行う上で必要になる移動量検出装置、速度センサ等の速度検出装置等が挙げられる。

また、スペックルパターンSPとしては、第1 図(a) に示すように、物体粗面1の散乱によって 生ずる箱像系なしの所謂回折界のスペックルによ るもののみが対象となり、物体粗面1の散乱光を 結像レンズにて所定部位に結像させる所謂像界の スペックルによるものは、スペックル適度/粗面 速度(上記K: に相当)が上述したものと異なっ たものになるため対象にならない。

更に、上記光検出器2としては、上記スペックルパターンSPの移動情報を検出し得るものであれば適宜選択して差し支えなく、また、光検出器

ここで、Κ,, ω。はいずれも定数であること から、カーソル移動率 K は一定になると言える。

以上まとめると、スペックルの平均サイズDがディテクタ13の開口寸法はより充分に大きい場合には、カーソル移動率Kは一定に保たれることが理論的に裏付けられた。

#### ◎発明の概要

本発明者は、以上の実験的解析及び理論的解析 を経て本発明を案出するに至ったのである。

2 からの信号処理系についても対象となる装置に 応じて適宜設計変更して登し支えない。

ここで、上記光検出器 2 については、リアルタイム処理が容易で、しかも、スペックルパターンSPの移動方向の正負を含めた移動情報 M を正能に判別するという観点からすれば、第1図(b)に示すように、移動情報 M を検出する上で必要素子で放分一次元当たり少なくとも一組の光検出ま子で、第1図(c)に示すように相の光検出素子で検出するように構成することが好ましい。

この場合において、一次元的な移動情報を検出する際には、一つの方向成分に対して一組の光検出素子 2 a, 2 b を並設すればよいが、例えば組をなす光検出素子 2 a, 2 b 相互を結ぶ直線が互いに直交するように二組若しくは三組の光検出素子 2 a, 2 b を用いるようにすれば、二次元的若しくは三次元的な移動情報を検出することが可能になる。

そして更に、上記一組の光検出素子 2 a, 2 b か

また、上記スペックルパクーンの移動検出方法 を用いた位置指定装置発明は、第1図(d)に示す ように、物体相面1に対して移動可能な可動体3 の可動体3に組み込まれて可動体3の所足 部位から物体相面1にコピーレントな電磁波3m を照射する電磁波3mと上記可動体3に組み込まれると共に電磁波3mの無射に伴って物体租面 1 から生ずるスペックルパクーン SPの可動体3 に対する相対移動情報を検出する光検出器2と、 この光検出器2の受光面上のスペックルパターン

るものであれば、上記電磁波源 4 から物体粗面 1 へ向かう電磁波 B n を絞り込むレンズを適宜選択したり、物体粗面 1 と光検出器 2 との距離を適宜 選定することを挙げることができる。

#### 〔作用〕

上述したような技術的手段において、第1図(a)に示す方法発明によれば、光検出器2の受光面上のスペックルの平均サイズが所定領域E内に包含されるので、光検出器2による検出移動率Jはスペックルの平均サイズの若干の変動に対しても略一定に保たれる。

特に、第1図(b)に示すような一組の光検出素子2a,2b(両者の中心間の間隔をgとする)からなる光検出器2を用いれば、今、スペックルパターンSP(変形は極めて小さいものとする)が一定速度vで矢印方向に移動しているとすると、その移動方向前段に位置する一方の光検出業子2aで検出される信号強度はある時間でだけ以前にイスペックルパターンの移動方向後段に位置する光検出業子2bと略同じになる。

SPにおけるスペックルの平均サイズDと、光検出器2の物体粗面Iに対する相対移動情報と光検出器2の出力移動情報との比を示す検出移動率Jとの関係において、上記検出移動率Jが路一定に保たれる範囲Eで上記スペックルの平均サイズDを設定するスペックルサイズ設定手段5とを備え、上記光検出器2で検出された相対移動情報に基づいて指定すべき位置を特定するようにしたことを特徴とするものである。

このような装置発明において、上記光検出器 2 としては、上述した方法発明にて述べたものと同様に通宜選択して差し支えなく、また、この光検出器 2 にて検出された出力信号の信号処理系の配設個所については、外割機器、可動体 3 ある可以は外部機器への接続機器等適宜選択して差してないが、各種外部機器に対する共用化を図るという観点からすれば、可動体 3 内に信号処理系を配設することが好ましい。

また、上記スペックルサイズ設定手段 5 としては、スペックルの平均サイズDを任意に設定し得

この場合、寒 i 図(c) に示すように、上記一組の光検出素子 2 a, 2 b の出力信号の時間変動曲線は、互いに相似で位相差 r だけずれたものになり、位相差 r は r = g / v で決まる。

従って、上記位相差ェの情報からスペックルパターンSPの各移動情報、例えば:の符号からスペックパターンSPの移動方向の正負を判別でき、また、その絶対値から移動速度vの大きさを判別することができ、更に、上記出力信号の立ち上がり、立ち下がりを計数することにより、上記スペックルパターンSPの移動量を求めることができる。

また、第1図(d) に示す位置指定装置発明によれば、レーザ等の電磁波源(から物体相面)に電磁波 Bm が照射され、可動体 3 が物体相面 1 に対して速度 v, で u, だけ移動したとすると、物体相面 1 が可動体 3 に対して速度 v, で u, だけ相対的に移動することになる。

このとき、上記物体租面1にて散乱されたスペックルパターンSPは上記物体租面1の相対移動

に伴って光検出器2の受光面上で速度v。でロ。 だけ比例的に移動する。

よって、上記光検出器?は、上記スペックルパクーンSPの移動情報を所定の検出移動率Jにて検出することにより、間接的に物体粗面1の相対移動量を検出することになるのであり、この検出情報に基づいて指定対象物の位置が特定されるのである。

このとき、上記スペックルサイズ設定手段5が 光検出器2の受光面上のスペックルの平均サイズ を所定領域E内に設定するので、光検出器2によ る記検出移動率Jはスペックルの平均サイズの若 干の変動に対しても略一定に保たれる。

#### 〔実施例〕

以下、派付図面に示す実施例に基づいてこの発明を詳細に説明する。

第9図及び第10図は計算機入力用のマウスに この発明を適用したものである。

同図において、符号30は物体粗面、31は底部に摺動用の押当でパッド32を育する可動ハウ

を並設したものである。

この場合において、上記集光レンズ34は、適当なビームウエスト目wの半径ω。を得るためのものであり、ビームウエスト半径ω。、ビームウエスト3 の間距離 2 及び物体租面3 0 耐距離 2 及び物体租面3 0 ~ディテクタ3 6 間距離 R は、ディテクタ3 6 の各受光セル3 6 a ないし3 6 d ルの平均サイズが各受光セル3 6 a ないし3 6 d の開口面積の5 倍となるように設定されている。

また、上記信号処理系37は、特に第12図に示すように、 x 方向に並設された受光セル36a,3 6 b からの信号を処理する x 成分信号処理系37x と、 y 方向に並設された受光セル36a,3 6 c からの信号を処理する y 成分信号処理系37y とで構成されている。

この実施例において、信号処理系37は、対応する一組の受光セル36a、36b 若しくは36a、36c の出力を増幅するアンブ41と、このアンブ41の出力の腐流成分及びノイズや高周波数成分を除去するカットフィルタ42と、このカット

この実施例において、上記ディテクタ36は、 特に第11図に示すように、移動基準方向である ×方向、y方向に沿って所定間隔離間してフォト ダイオードからなる受光セル36aないし36d

フィルタ42の出力を関値0で二億化する二億化 回路43とからなる。

次に、この実施例に係る位置指定装置の作動について説明する。

今、半導体レーザ33から照射されたレーザビーム Bm が物体租面30で反射した後上記ディテクタ36上に到達し、このディテクタ36上にはスペックルパターンSPが生じている。

この状態において、上記可動ハウジング31を

#### 特朗平3~111925 (9)

物体粗面30上で移動させると、これに対応してディテクタ36の各受光セル36a ないし36d 上のスペックルパターンSPが移動する。こ ス 方向に沿って並設されている一組の36a,36b により、また、スペックルパターンSPの移動の y 方向成分は y 方向に沿って並設される一組の受光セル36a,36c によって検出されるのである。

ここで、スペックルバターンSPの各移動成分の検出動作は実質的に同等であるため、以後x方向成分の移動検出動作について説明する。

すなわち、第12図において、上記スペックルパターンSPが受光セル36aから同36bの方へ移動すると、受光セル36aの出力信号はスペックルパターンSPの移動に応じて変動する。

このとき、スペックルパターンSPの変形が無視できるならば、隣の受光セル36bには、第13図(a)に示すように、受光セル36aの出力値号と略同じ形で、時間で、だけ遅れた信号が得られる。

動方向及び移動量を判別し、これにより、カーソル53の移動方向及び移動量を設定する。

この演算処理部51は、従来の機械式マウスや 光学式マウスと全く同様であり、通常この種の演 算処理部51は計算機50のインタフェースに組 み込まれているため、本実施例の場合の二値化信 号をそのまま従来のマウス用のインタフェースに 入力することができる。

この実施別に係るマウスの性能を評価する上で、 実施例に係るマウスを一定の条件で移動させた際 の上記カーソル移動率の変化状態を調べて見たと ころ、カーソル移動率を略一定に保つことができ ることが確認された。

要に、この実施例においては、上記ディテクタ36として、x方向及びy方向に複数組の受光セル(図示せず)を配列し、信号処理部37として、各組からの出力に基づく位相差情報を罕均化し得るようにすれば、スペックルパターンSPの不規則さに基づく位相差情報のばらつきを少なくすることが可能である。

この出力信号は、x 成分信号処理系 3 7 x に入力され、アンゴ 4 1 で増幅された後、第 1 3 図(b)に示すように、カットフィルク 4 2 で 0 ラインを横切る m ・ n 工系統の信号に変換され、しかる後、第 1 3 図(c)に示すように、二値化回路 4 3 で 0 ラインを基準として m ・ n 工系統の二値化信号に変換される。そして、二値化された信号は 演算処理部 5 1 に入力される。

この場合において、上記時間遅れて、は、受光 セル3 6 a と同3 6 b との間の距離とスペックル 正食でスペックルバクーン S P の移動速度 ン S P の移動速度 ン S P の移動速度 ン S P の B 光セル3 6 a。 3 6 b の出を通過するスペックルの対象とした。 3 6 b の上を通過するスペックルのすることができる。 スペックルパターン S P の B か できるにより、 スペックルパターン S P によってを ないりたできる。上述した演算処理の とのできる。上述した、 ののできる。とができる。とができる。 になってスペックルパターン S P の移動情報は、 ののできる。とができる。 には E ができる。 になってスペックルパターン S P の移動で スペックルパターン S P の移動で スペックルパターン S P の移動で S T に E がでまる。

#### 〔発明の効果〕

以上説明してきたように、請求項!記載のスペックルパターンの移動検出方法によれば、光度定数内のものとし、光彼出器による検出移動率をおペックルの平均サイズを動としたがある。を動したりに保てるようにしたので、移動検出を置いたり、使用上変動したりたとしても、移動検出動作を安定させることができる。

特に、請求項2記載のスペックルバターンの移動検出方法によれば、移動するスペックルバターンの移一と主義とは、なくとも一組の光検出し、でスペックルバターンの時間変動を検出し、でスペックルバターンの移動情報を検出し得るので、リクターンの移動情報を修便に得ることができる。

また、請求項3記載の位置指定装置によれば、

そしてまた、請求項 3 記載の位置指定装置によれば、スペックルサイズ設定手段にてスペックルの平均サイズを所定領域に設定することにより、スペックルの平均サイズの変動に対する位置指定部材の移動率変動を回避するようにしたので、常時移動率が一定の位置指定動作を行うことが可能になり、その分、安定した位置指定動作を行うこ

とができる。 4. 図面の簡単な説明

第1図(a) はこの発明に係るスペックルバター ンの移動検出方法の原理を示す説明図、第1図 (b)(c)は光検出器の一態機を示す説明図及びその 検出動作説明図、第1図(d) はこの発明に係る~ 指定装置の概略構成を示す説明図、第2図はこの 発明を案出する上で行った実験系を示す説明図、 第3図は第2図中皿部詳細図、第4図はスペック ルトランスレーション距離の概念を示す説明図、 第5回は第2回の実験系にて求めたスペックル平 均サイズとカーソル移動率との関係を示すグラフ 図、第6図は第2図の実験系をモデル化した説明 図、第7図はこの発明に係るスペックルとディテ クタとの関係を示す模式説明図、第8図はこの発 明に係るスペックルの空間周波数パワースペクト ルとディテクタの空間周波数パワースペクトルと の関係を示すグラフ図、第9図はこの発明を適用

したマウスの一実施例を示す説明図、第10図は

その一部破断底面図、第11図は実施例に係るデ

ィテクタの構成を示す説明図、第12図は実施例に係るディテクタの信号処理系を示すプロック図、第12区はその信号処理系の動作タイミングを示タイミングチャートである。

〔符号の説明〕

SP…スペックルパクーン

3m … 酸磁波

M … 移動情報

1…物体坦面

2 … 光検出器

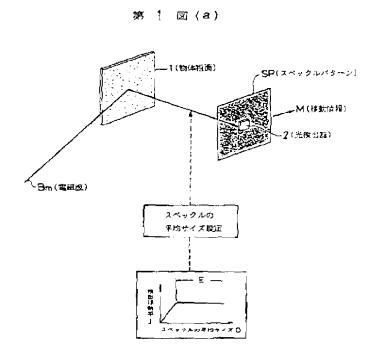
2 a, 2 b … 光検出素子

3 … 可動体

4 … 電磁波源

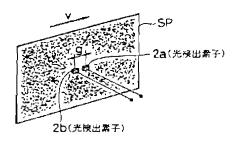
5 …スペックルサイズ設定手段

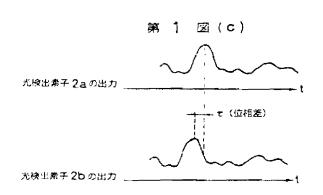
特許出願人 富士ゼロックス株式会社 代 理 人 弁理士 中村 智腐 (外 2 名)

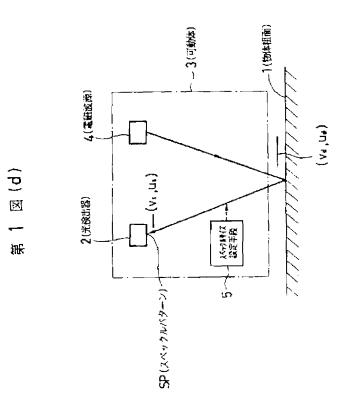


## 特開平3-111925 (11)

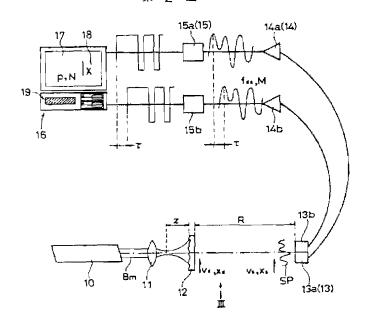
## 第 1 図(b)

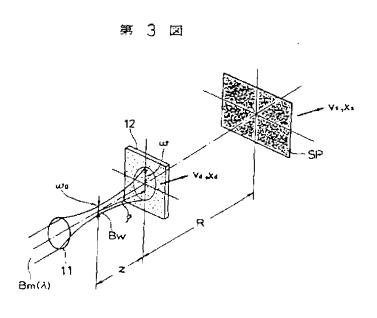




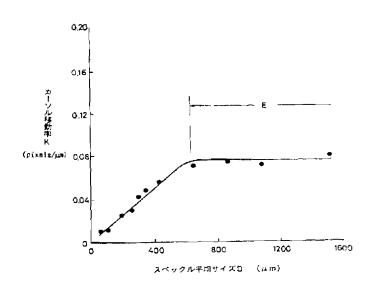


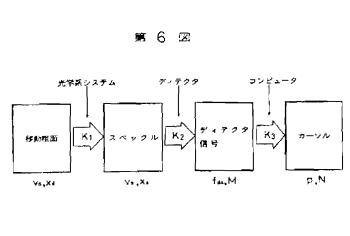
## 第 2 図

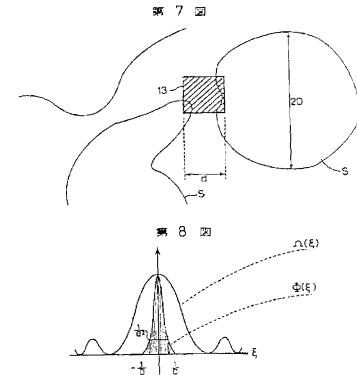


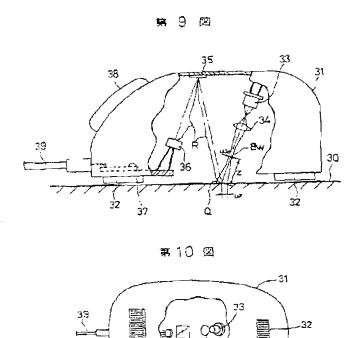


第 5 図

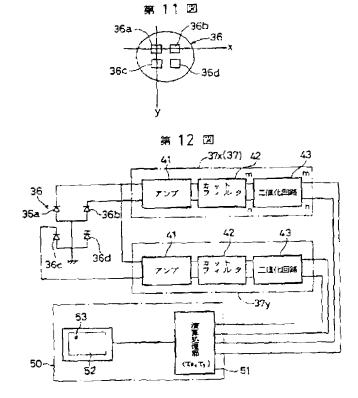








32



第 13 図

